

Silicium -- Substrats






Thème : Silicium -- Substrats
Origine : **RAMEAU**
Domaines : **Physique**
Technique
Autres formes du thème : Silicium -- Supports
Substrats (circuits intégrés)




Notices thématiques en relation (5 ressources dans data.bnf.fr)

Termes plus larges (1)

Circuits intégrés  

Termes reliés (4)

Bruit de substrat  Couches minces  

Dépôt chimique en phase vapeur  Épitaxie  

Documents sur ce thème (2 ressources dans data.bnf.fr)

Livres (2)

Implantation ionique et traitements thermiques en technologie silicium (2011), Paris : Hermès science publications-Lavoisier, impr. 2011



Caractérisation et nettoyage du silicium (2003)

, Christophe Wyon, François Tardif, Annie Baudrant, Paris : Hermès science publications, 2003



Personnes ou collectivités en relation avec le thème: "Silicium -- Substrats" (4 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (3)

Annie Baudrant



François Tardif



Christophe Wyon



Directeur de publication (1)

Annie Baudrant



Voir aussi (1 ressource dans data.bnf.fr)

À la BnF (1)

Notice correspondante dans Catalogue général